

2022年12月27日

各 位

会 社 名 株式会社 ブイ・テクノロジー
代 表 者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人
(コード番号：7717 東証プライム)
問 合 せ 先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾
(TEL：045-338-1980)

ジャパנקリエイト株式会社の株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ

株式会社ブイ・テクノロジー(神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134、代表取締役 杉本重人、以下、当社)は、12月27日開催の取締役会にて、ジャパנקリエイト株式会社(埼玉県所沢市林1丁目203番地の4、代表取締役 上杉昌義、以下、JAC社)の全株式を取得し、完全子会社化することを決議いたしましたので、ご報告いたします。

記

1. 株式取得の目的・背景など

GX(グリーントランスフォーメーション)やDX(デジタルトランスフォーメーション)を背景に半導体市場の中長期的な成長が期待されており、半導体製造装置に対する需要についても拡大が続くと見込まれます。

当社は、フラットパネルディスプレイ市場分野で培った製造装置・検査装置の技術を基盤とした製品開発とM&Aによる事業の取得等により、お客様の課題解決に応える半導体関連の製品ライナップを拡大し、この分野における装置事業の成長を実現してまいりました。

JAC社は、ウェットプロセス用の半導体製造装置等を、研究用の小型機から量産用の自動装置まで幅広く手掛けており、確かな技術と信頼で、半導体材料およびデバイス製造のお客様へ数多くの製品をこれまで納入してきました。

また、同社が取り扱う製品には、当社の検査装置と成膜工程や洗浄工程の前後で隣接する等、お客様の製造工程で相互補完的な製品がいくつも御座います。

このような背景等を踏まえ、同社の顧客基盤・製品技術と当社事業との相乗効果の発揮が見込まれると同時に、当社グループの一層の成長が強く期待できる為、完全子会社化を決議いたしました。

2. 異動する子会社の概要

商号	ジャパנקリエイト株式会社
所在地	埼玉県所沢市林1丁目203番地4
代表者の役職・氏名	代表取締役 上杉昌義
事業内容	ウエハ洗浄機、エッチング装置、スピンドライヤー、プラズマCVD装置、スパッタリング装置、EB蒸着装置等、半導体製造装置事業
資本金	3,000万円

3. 日程

取締役会決議日	2022年12月27日
株式譲渡契約締結日	2022年12月27日
株式取得日	2023年1月6日

4. 今後の見通し

2023年3月期業績見通しへの影響は軽微となる見込みです。その他、開示すべき重要な事項がございます場合には、別途、速やかに開示いたします。

以上